

技術報告

## XPSにおけるチャージアップの研究動向

武内 豊

電気化学工業株式会社 総合研究所  
〒194 東京都町田市旭町 3-5-1

本研究会では、表面分析スペクトルデータベース構築のため、各材料別分科会に委託してデータの収集を行っている。収集されたスペクトルは、測定装置に依存する強度及びエネルギー軸のずれが補正され、本研究会作成の Common Data Processing System(COMPRO) を用いることにより、測定装置に依存しないスペクトルの比較が可能となる。すでに各材料別分科会において、数種類ずつの試料の測定が始まっているが、現在、各材料別分科会に共通する問題として、絶縁物のチャージアップ補正が挙げられている。チャージアップは試料及び測定条件などに依存するものである。ASTM<sup>11</sup>では、外来の炭素または試料内の炭化水素の結合エネルギーを284.8eV、もしくは試料表面にのせた金の結合エネルギーを84eVとして補正すると定められている。しかし、古曳ら<sup>21</sup>の報告によれば、これらの結合エネルギーは、試料や測定条件により変動することが確認されており、現在のところ絶対的な補正基準はない。

ここで紹介する文献リストは、筆者が所属する無機材料分科会において、チャージアップ補正法の現状を再認識するため、筆者自らが集めたものである。その一部は第3回研究会において分科会出席者に配布したが、分科会共通の問題として、チャージアップ補正がクローズアップされてきており、本誌編集委員会からの要請により掲載することとなった。各分科会における、チャージアップ補正の今後の検討において、参考になれば幸いである。

筆者が所有する文献のリストを、文末に記した。リストは年代の新しい順に並べられている（以下、本文中の引用文献番号は、すべてリスト中の番号）。これらの文献は日本科学技術情報センター（JICST）が提供する JICST オンライン情報システム (JOIS) により検索して取り寄せたものと、講演会の要旨として入手したものである。

検索式は

(X線光電子分光法 +XPS+ESCA  
+ X線光電子スペクトル) \* 帯電

という単純なものである。また、古曳らの報告については、著者名で別途検索した。これらの検索により、約130件の文献がヒットし、その中から筆者の判断で選んだものである。検索式が単純であることから、全てを網羅しているとは言い難く、また、筆者の強い主観が入っていることから、あまり参考にならないものも含まれているかもしれないが、ご容赦願いたい。

これまでのチャージアップ補正の概要を知るには、少し古くなるが Cros<sup>11</sup>によるレビューがよい。試料のチャージアップを緩和する方法としては、マスキングによる富塚ら<sup>4, 5</sup>の方法や、スクリーンメッシュを

用いる Davis ら<sup>7</sup>の方法、また、モノクロ X 線源による測定前または測定中に非モノクロ X 線源を照射する PIJPERS ら<sup>9</sup>や伊藤ら<sup>14</sup>の報告が参考になるだろう。特殊な方法としては、分析室全体の真空度を下げる YU ら<sup>3, 16</sup>や塩沢<sup>13</sup>の報告が興味深い。

補正基準に関する報告では、外来の炭素や金属の蒸着、イオンの打ち込みなどの古曳ら<sup>21~25</sup>による一連の報告が非常に参考になる。また、分析室内で試料面上に金属を析出させる Gross ら<sup>18</sup>の報告もあった。

チャージアップには試料が不均一に帯電する場合（デファレンシャルチャージ）もある。この現象について、FERNÁNDEZ ら<sup>3</sup>, PERTSIN ら<sup>17</sup>, BARR ら<sup>19</sup>の報告が参考になるのではないだろうか。

その他、絶縁物の真の結合エネルギーを求める試みとしては、文珠四郎ら<sup>1</sup>の X 線出力と帯電シフト量から求める方法が興味深い。

最後に、冒頭でも述べたように、このリストに収録された文献はごく一部のみである。もし、本研究会会員で、他に参考となる文献を見つけられたならば、各分科会の幹事を通して、各分科会参加者に、ぜひご紹介願いたい。

## 試料帶電関連文献リスト

1. XPSにおけるチャージアップの機構について  
文珠四郎 秀昭, 一ノ瀬 尊之, 渡会 仁, 島津表面分析研究懇談会要旨集, 1995
2. Surface analysis of wide gap insulators with XPS.  
*F.BART, M.J.GUITTET, M.HENRIOT, N.THROMAT, M.GAUTIER, J.P.DURAUD, J Electron Spectrosc Relat Phenom, VOL.69,NO.3 PAGE.245-258 1994*
3. Charging and Mixing Effects During the XPS Analysis of Mixtures of Oxides.  
*A.FERNÁNDEZ, J.P.ESPINÓS, D.LEINEN, A.R.GONZÁLEZ-ELIPE, J.M.SANZ, Surf Interface Anal, VOL.22,NO.1/12 PAGE.111-114 1994*
4. Charge-up Phenomena and Electron Flooding Effects on Monochromated X-Ray Photoelectron Spectroscopic Measurements of Alumina.  
*H.TOMIZUKA; A.AYAME, Anal Sci, VOL.10,NO.4 PAGE.633-639 1994*
5. アルミナ表面の単色化X線光電子分光測定と試料マスキング効果  
富塚仁; 菖蒲明己, 表面科学, VOL.15,NO.7 PAGE.456-462 1994
6. X-ray photoelectron spectroscopy and x-ray absorption near-edge spectroscopy study of SiO<sub>2</sub>/Si(100).  
*Y.TAO, Z.H.LU, M.J.GRAHAM; S.P.TAY, J Vac Sci Technol B, VOL.12,NO.4 PAGE.2500-2503 1994*
7. A permanent, retractable screen for charge neutralization of insulating specimens during x-ray photoelectron spectroscopy analysis.  
*G.D.DAVIS, C.R.ANDERSON, H.M.CLEARFIELD, J Vac Sci Technol A, VOL.11,NO.6 PAGE.3135-3137 1993*
8. Some aspects of the charging effect in monochromatized focused XPS.  
*X.YU, H.HANTSCH, Fresenius J Anal Chem, VOL.346,NO.1/3 PAGE.233-236 1993*
9. Charge compensation for XPS on polymers.  
*A.P.PIJPERS; K.BERRESHEIM; M.WILMERS, Fresenius J Anal Chem, VOL.346,NO.1/3 PAGE.104-109 1993*

10. Some physical descriptions of the charging effects of insulators under incident particle bombardment.  
*J.CAZAUX; P.LEHUEDE, J Electron Spectrosc Relat Phenom, VOL.59,NO.1 PAGE.49-71 1992*
11. Charging effects in X-ray photoelectron spectroscopy.  
*A.CROS, J Electron Spectrosc Relat Phenom, VOL.59,NO.1 PAGE.1-14 1992*
12. Correction of Peak Shift and Classification of Change of X-ray Photoelectron Spectra of Oxides as a Result of Ion Sputtering.  
*S.HASHIMOTO; K.HIROKAWA; Y.FUKUDA; K.SUZUKI, T.OHTSUBO; T.SUZUKI; N.USUKI; N.GENNAI; S.YOSHIDA; M.KODA; H.SEZAKI; H.HORIE; A.TANAKA, Surf Interface Anal, VOL.18,NO.12 PAGE.799-806 1992*
13. スモールスポット型X線光電子分光法におけるピーク形状の改善  
塩沢一成, X線分析の進歩, VOL.23 PAGE.279-293 1992
14. モノクロX線光電子分光における帯電制御の方法  
伊藤秋男, 松尾勝, X線分析の進歩, VOL.23 PAGE.255-263 1992
15. XPS study of mica surface.  
*K.G.BHATTACHARYYA, J Electron Spectrosc Relat Phenom, VOL.63,NO.3 PAGE.289-306 1993*
16. Pressure dependence of the charging effect in monochromatized small spot X-ray photoelectron spectroscopy.  
*X-R.YU, H.HANTSCH, J Electron Spectrosc Relat Phenom, VOL.50,NO.1/2 PAGE.19-29 1990*
17. Differential charging in XPS studies of polymer/metal interfaces.  
*A.J.PERTSIN, YU.M.PASHUNIN, Appl Surf Sci, VOL.44,NO.3 PAGE.171-178 1990*
18. A method for depositing well defined metal particles onto a solid sample suitable for static charge referencing in X-ray photoelectron spectroscopy.  
*TH.GROSS, KRICHTER, H.SONNTAG, W.UNGER, J Electron Spectrosc Relat Phenom, VOL.48,NO.1/2 PAGE.7-12 1989*

**19. Studies in differential charging.**

T.L.BARR, *J Vac Sci Technol A*, VOL.7,NO.3 Pt.2  
PAGE.1677-1683 1989

**20. Americal society for testing and materials.**

**Standard practice for reporting spectra in ESCA**  
(electron spectroscopy for chemical analysis)(E1015 - 8  
4).

*Surf Interface Anal*, VOL.11,NO.1/2 PAGE.112-113 1988

**21. Extra-Atomic Relaxation Effect on the Binding Energy of reference Gold in X-Ray Photoelectron Spectroscopy.**

S.KOHIKI, K.OKI, F.KONISHI, *Anal Sci*, VOL.1  
PAGE.115-117 1985

**22. An Appraisal of Evaporated Gold as an Energy Reference in X-Ray Photoelectron Spectroscopy.**

S.KOHIKI, K.OKI, *J Electron Spectrosc Relat Phenom*,  
VOL.36 PAGE.105-110 1985

**23. Problems of adventitious carbon as an energy reference.**

S.KOHIKI, K.OKI, *J Electron Spectrosc Relat Phenom*,  
VOL.33,NO.4 PAGE.375-380 1984

**24. A new charge-correction method in X-ray photoelectron spectroscopy.**

S.KOHIKI, T.OHMURA, KKUSAO, *J Electron Spectrosc Relat Phenom*, VOL.28,NO.4 PAGE.229-237 1983

**25. Appraisal of a New Charge Correction Method in X-Ray Photoelectron Spectroscopy.**

S.KOHIKI, T.OHMURA, KKUSAO, *J Electron Spectrosc Relat Phenom*, VOL.31 PAGE.85-90' 1983

**26. 固体表面の電子現象**

中村勝吾, 静電気学会誌, VOL.8,NO.4 PAGE.238-243  
1984

**参考文献**

- 1) 文献リスト 20参照
- 2) 文献リスト 21~25参照